EUROPEAN PATENT OFFICE

 $\widehat{\mathbf{B}}$

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

01053591

PUBLICATION DATE

01-03-89

APPLICATION DATE

25-08-87

APPLICATION NUMBER

62211919

APPLICANT: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD;

INVENTOR: HARA KOJI;

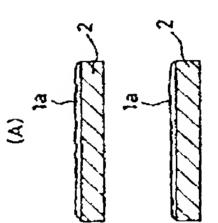
INT.CL.

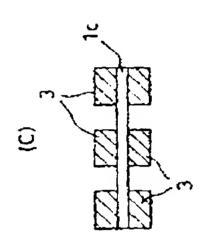
: H05K 3/00 H05K 3/06

TITLE

MANUFACTURE OF FLEXIBLE

CIRCUIT BOARD





ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a uniform covering with an organic insulating film easily by a method wherein metal thin films are coated with polyimide precursor solution and, after the solution is semi-cured, the metal thin films are laminated and the coating solution layer is pre-cured and then the metal thin films are patterned to form conductor circuits and the coating solution layer is cured by heat.

CONSTITUTION: Metal thin films 2 are coated with polyimide or polyimide or polyimide precursor solution and the coating solution layers 1a are semi-cured. The metal thin films 2 are laminated with the coating solution layer 16 between and the coating solution layer 1b is pre-cured and conductor circuits 3 are formed. Then the coating solution layer 1c is cured by heat to form a polyimide layer 4. Polyamide carbonic acid solution is applied to two rolled copper thin films by making the solution flow on the copper films and semi-cured by heat. Then the respective coating solution layers are laminated with each other and pressed to pre-cure to form a flexible circuit board. Then the copper thin films are etched by dipping them into etchant. The resist is peeled off and removed and conductor circuits are formed to produce a circuit board and, at the same time, heat is applied to obtain a flexible circuit board composed of the copper foils laminated with the polyimide layer in between.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

⑲ 日本園特許庁(JP)

⑩特許出顧公開

四公開特許公報(A) 昭64-53591

Solnt Cl.4

織別記号

厅内整理番号

母公開 昭和64年(1989)3月1日

H 05 K 3/00

3/06

B-6679-5F A-6679-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

◎発明の名称

フレキシブル回路基板の製造方法

昭62-211919 创特

昭62(1987)8月25日 御出

砂発 明

大阪府大阪市此花区岛屋1丁目1番3号 住友電気工業株

式会社大阪製作所内

伊出 住友馆気工業株式会社 大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

940 理 外1名 弁理士 亀井 弘勝

フレキシブル回路基板の製造方法

2. 特許請求の範囲

- 少なくとも一方の金属薄膜にポリイミ ドまたはポリイミド前駆休禕液を盤布し、 塾布液層を半硬化状態にした後、上紀盤 布液層を介して他方の金属薄膜を重ね合 せると共に、塗布液層を予備硬化させ、 次いで、上記金属薄膜に導体回路を形成 し、煙布波暦を加熱して硬化させること - を特徴とするフレキシブル回路基板の製 造方法。
- 2. ポリイミドまたはポリイミド的駆体が、 芳香族ポリイミドまたは芳香族ポリイミ ド前駆体である上記特許請求の範囲第1 項記載のフレキシブル回路基板の製造方 法。
- 3. 芳香族ポリイミドまたは芳香族ポリイ

またはその酸無水物と芳呑胺ジアミンと 許請求の範囲第1項記載のフレキシブル 回路基板製造方法。

- 100℃以下の温度で加熱して溶媒を 除去し、煙布液層を半硬化状態にする上 記特許請求の範囲第1項記載のフレキシ ブル回路基板の製造方法。
- 5. 塾布波暦を、150℃以下の温度でプ レスしながら予備硬化する上記特許請求 の範囲第1項記載のフレキシブル回路基 仮の製造方法。
- 6. 導体回路を形成した後、塗布液層を 150℃以上の温度で加熱し硬化させる 上記特許請求の範囲第1項記載のフレキ シブル回路益板の製造方法。

3.発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明はフレキシブル回路基板の製造方法に関 ミド前駆体が、芳香族テトラカルボン酸 し、より詳しくは、自動車用、航空機用などの耐

特開昭64~53591(2)

熱性等が要求される分野で好適に使用されるフレ キシブル回路基板の製造方法に関する。

く従来の技術>

フレキシブル印刷配線板は、通常の電線や、硬 登基板に比べて、小型軽量化、配線レイアウトの 単純化、配線作業の簡素化、回路特性および信頼 性の向上等が可能であることから、電子卓上計算 機、電話機、カメラの内部配線、或いは自動車の 配線パネル等に広く使用されている。

上記フレキシブル印刷配線板は、可機性を有する絶縁ペースフィルムの片面または両面にい、接着剤を介して1オンス(約35m) 網話ないの合理がある個形態を強調り合理を関すると対しては、により作列を発展している。

しかしながら、上配の製造方法によれば、金属

上記の製造方法によると、金属薄膜とポリイミド間との間に接着剤脂が介在しないので、フレキシブル配線基板の薄肉化が可能であり、かつ耐熱性に優れるフレキシブル配線基板を得ることができるという利点がある。

を展落膜の片では、 を展落膜の がら、上記金属薄膜の がめ、上記金属薄膜の がめ、上記金属薄膜の がめ、上記の を配置の がめ、上記の があるに がいめ、 がいるなどがいる。 がいるなどがいるがいるがいるが、 がいるなどがいるが、 がいるがいるがいるが、 がいるがいるが、 がいるがいるが、 がいるがいるが、 がいるがいるが、 がいるがいないが、 でいるが、 がいるが、 がいたが、 がいが、 がいが、

く発明の目的>

本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであ

薄膜と絶縁ベースフィルムとの間に接着削層が介在するので、フレキシブル配線基板、ひいてはフレキシブル印刷配線板を薄肉化することが困難であるだけでなく、耐風曲性が劣るという問題がある。また、上記接着削層が耐熱性に劣るため、耐熱性等に優れる上記絶縁ベースフィルムを用いるメリットがなくなる。

一方、フレキシブル印刷配線板の需要、用途が拡大するにつれて、フレキシブル配線基板の薄肉化とカールの防止という相反する特性と共に、耐熱性および耐阻曲性がより優れたものが必要とされている。

上記の要請に応えるため、金銭港機に芳畲族ポリアミドカルボン酸の有機溶媒溶液を直接塗布し、100℃以下の温度にて少なくとも50重量%の溶媒を放去した後、残りの溶媒を加熱除去すると共に上記芳香族ポリアミドカルボン酸をイミド化することによりフレキシブル配線基板を得る方法が知られている(特別昭 61-190093 号公報)。

り、耐和曲性、耐熱性、電気的特性に使れ、薄肉 化できると共に、カールの程度が小さく、導体配 路を簡便かつ特度よく、しかも高密度に形成でき るだけでなく、有機絶縁膜でフレキシブル回路基 板の所定部を均一かつ容易に被覆できるフレキシ ブル回路基板の製造方法を提供することを目的と する。

<問題点を解決するための手段および作用>

上記目的を達成するため、本発明のフレキシブル回路技術の製造方法は、少なくとも一方の金貨港にポリイミドまたはポリイミド前駆体を設定した後、上記を増進布と発展を半硬化状態にした後、上記を連布液層を介して他方の金属薄膜を取む合せるとはで、生紀を開発を形成し、整布液層を形成し、整布液層を形成し、整布液層を形成し、整布液層を形成し、整布液層を形成してである。

なお、半硬化状態とは、塗布液隔を介して金属 薄膜を重ね合せたとき、塗布液隔と金属薄膜とが 容易に剥離しない程度の接着性を示す状態をいう。

上記構成のフレキシブル回路基板の製造方法に

(3)

よれば、少なくとも一方の金銭箔膜にポリイミド またはポリイミド前風体溶液を整布し、塗布液層 を半親化状態にするので、上記塗布液層を介して 上記金属薄膜を重ね合せると、塗布液器と金属産 膜とが密碧すると共に、上記塾布液層を予確硬化 させるので、堕布波隠と金属薄膜とが強固に密發 する。そして、塗布液隔と金属薄膜とが密着した 状態では、強布波腦の両面に金属溶膜が位置する ため、予備硬化した塗布液層と金属薄膜との熱態 ※ 係数が異なっていても、フレキシブル配線差板 がカールすることがない。従って、盤布液層の両 面に積層された上記金属薄簾にそれぞれ事体回路 を容易かつ特度よく形成することができ、高密度 配線することができる。そして、導体回路を形成 した後、予備硬化した上記塗布液層を加熱して避 化させるので、塗布波圏の残留溶媒やポリアミド カルボン酸を用いた場合に生成する水が、前記者 体回路を通じて外部へ円滑に採散し、前記導体図 | 野を 構成 する 金 属 薄 膜 と 一 体 化 し か つ 苺 体 回 路 と 均質なポリイミド層との界面にポイドのない図路

を形成する工程と、予値硬化した塗布液層 (1c)を加熱して硬化させ、ボリイミド層(4)を形成する工程とからなる。

上記ポリイミドまたはポリイミド前駆体として は、種々のポリイミドまたはポリイミド前駆体が 使用できるが、耐熱性および電気的特性等の特性 を高めるため、芳香飲ポリイミドまたは芳香族ポ リイミド的駆体を用いるのが好ましい。上記芳香 説 ポリイミドまたは芳香族 ポリイミド 前駆体とし ては、顔々のものが使用し得るが、芳香族テトラ カルポン酸またはその酸無水物と、芳香抜ポリア ミン、特に芳香族ジアミンとの反応により得られ る芳香版ポリイミドや、芳香族ポリアミドカルポ ン酸または技ポリアミドカルポン酸とジィソシア ネート化合物とのイミド化物で構成されたものが 好ましい。なお、上記ジイソシアネート化合物と しては、ジフェニルエーチルー4.4~~ジイソ シアネート等が例示され、ポリアミドカルポン酸 とジイソシアネート化合物とをポリイミド前駆体 として用い、加熱することによりポリアミドカル

芸板が形成される。すなわち、導体回路は、幾個 格様および生成する水の造散口としても機能する。

上記のにようにして得られたフレキシブル回路 拡板は、ポリイミド層との間に接等体回路が介在せず、ポリイミド層の両面では のでは、高温時に無劣化が生むが が形成されているので、高温時に無劣化が生むが が形成されているが が耐熱性、固路を存れている。 また、フレキシブル回路を存れたかの また、フレキシブル回路を存れる。 また、フレキシガル回路を存れるができる。 かつめ一に被覆することができる。

以下に、本発明を添付器面に基づき、詳細に説明する。

本発明のフレキシブル配線基板の製造方法は、 第1図A~Dに示すように、金属薄膜②にポリイミド前駆体溶液を塗布し、塗布 液原(1a)を半硬化状態にする工程と、半硬化状態 の塗布液腫(1b)を介して金属薄膜②を重ね合せ、 壊布液腫(1b)を予解硬化させる工程と、上記金属 薄膜②をエッチング等することにより導体回路②

ポン酸の未開環部を閉環させてポリイミドを形成 することができる。

上記芳香族テトラカルボン酸またはその無水物 としては、ピロメリット酸、3、3 1、4、4 " ーピフェニルテトラカルポン酸、2.3.3.. ゛-ピフェニルテトラカルポン酸等のピフェニ ルテトラカルポン酸、2.2-ピス(3.4-ジ カルボキシフェニル) プロバン、3.3~,4. 4 - ピフェニルエーテルテトラカルボン酸、2. 3, 3 , 4 ーペンソフェノンテトラカルボン 敬、3,3~,4,4~-ペンソフェノンテトラ カルボン酸等のベンソフェノンテトラカルボン酸 またはこれらの酸無水物が例示される。上記芳香 族テトラカルボン酸またはその酸無水物のうち、 ピフェニルチトラカルボン酸またはその酸無水物 が好ましい。また、上記芳筌族テトラカルポン糠 またはその酸無水物は、一種または二種以上混合 して用いられる。

また、芳香灰ポリアミンとしては、p-フェニレンジアミン、2、6-ジアミノピリジン、3、

5-ジアミノピリジン、4,4´-ジアミノジフ ュニルエーテル、4,4~~ジアミノジフェニル チオエーテル、4,4~-ジアミノベンソフェノ ン、4、4~~ジアミノジフェニルメタン、3. 4 ^ - ジアミノジフェニルメタン、4、4 ^ - ジ アミノジフェニルスルホン、3. 4 ~ - ジアミノ ジフェニルスルホン、2.2´ーピス(4ーアミ ノフュニル)プロパン等が例示される。上記芳香 族ポリアミンは、一種または二種以上混合して用 いられる。また、芳香族ポリアミンとしては、藍 後益を有しないもの、中でも、アミノ基が対称の 位置に置換しているものが好ましい。

上記芳香族テトラカルポン酸またはその酸無水 物と芳香族ポリアミンとの反応は、従来公知の方 法に準じて行なうことができ、例えば、前記ポリ アミドカルボン酸を得るには、略化学量論量の芳 否終テトラカルボン酸またはその酸無水物と芳香 放ポリアミンとを、N,N-ジメチルホルムアミ ド、N.N-ジメチルアセトアミド、N-メチル - 2 - ピロリドン等の有機溶媒中で、0~80℃

しく、独布波際 (la)が形成される金属薄膜(Z)の表 面は私面加工されているものが好ましい。

上記ポリイミドまたはポリイミド前駆体の溶液 を各金属薄膜口に塗布することにより塗布液層 {1a}を形成する。上記鹽布操作としては、流延堕 布によるのが好ましく、盤布手段としては、従来 慣用の手段、例えば、ナイフコーター、ロールコー ーター、ディップコーター、フローコーター、ド の接合性を高めるため、堕布液局(la)の溶媒を約 クタープレード等による手段が採用できる。また、 上紀 열 布 液 層 (12) は 、 前 紀 金 属 薄 胰 以 を 接 合 し 、 かつ電気指揮性等を維持するのに十分な厚みに塗 布すればよく、娘布液層(la)を加熱硬化して形成 されるポリイミド層40に対応した膜厚、例えば、 1~200四程度に形成される。

次いで、塗布液層 (1a)中の溶媒の一部を除去す ることにより、上記盤布波層 (ia)を半硬化状態、 すなわちBステージ状態とする。半硬化状態への 変換は、種々の条件下で行なうことができるが、 金属薄鱗(2)との接着性を高めると共に、堕布液形 (la)をポリアミドカルポン酸で形成した場合、ポ

の温度で反応させればよく、前記ポリイミドを得 るには、上記ポリアミドカルボン酸を含む溶液を 加熱したり、必要に応じて脱水剤を添加し、ポリ アミドカルボン酸を縮合してポリイミドに変換す ればよい。上記ポリイミド、ポリアミドカルポン 酸のうち、金風灌膜との密着性等に遅れるポリア ミドカルボン體が好ましい。

なお、上記ポリイミドまたはポリイミド前駆体 は、所望する整布被層(1a)の勝厚等応じて適宜の 最近、例えば5~50重量%の溶液として用いる ことができる。

また、上記金属薄膜切としては、導電性を有す る種々のもの、例えば、銅、アルミニウム、盤、 金、白金、ニッケル、鉄、モリプデン等が使用し 得る。なお、強布液層(la)の調面に積層される金 緊弾 騒 切が 両種の 全風材料 で構成されているもの は、線膨脹係数が互いに等しいため、盐板は殆ど カールしない。また、上記金属潜麟凶は、適宜の 厚みを有していてもよいが、基板の薄肉化を図る ため、10~100畑の勝厚を有するものが好ま

リアミドカルポン酸がイミド化するのを抑制する ため、塗布液層 (la)を100℃以下の温度で抽熱 するのが好ましい。なお、溶媒除去は、常圧また 減圧下で行なわれる。また、盤布波路 (la)中の油 媒は、剪記ポリイミドまたポリイミド前駆体の粘 度 符 性 等 に 応 じ て 、 独 布 波 層 (la)が 半 硬 化 状 患 を 示す程度にまで除去すればよいが、金属存機(2)と 20~90重量%、好ましくは40~80重量% 除去するのが好ましい。

半硬化状態の盤布波層(1b)を形成した後、鹽布 液層 (1b)を耳いに重ね合せることにより、壊布液 図(1b)を介して前記金属薄膜(2)を数隔する。その 際、双方の金属薄膜(2)に形成された塗布液層(1b) が半硬化状態であるため、盥布液層 (1b)を介して 金属移り(2)を緊密に密治させることができる。

なお、強布波層 (1a)を半硬化状態とするため、 盤布液隘(1a)を各金属薄膜(2)にそれぞれ形成する 必要はなく、前紀ポリイミドまたはポリイミド前 駆体の溶液を、一方の金属薄膜(2)に塗布し、塗布 波腾 (1a)を半硬化状態とすると共に、半硬化状態の塗布波腾 (1b)に他方の金属薄膜 (2)を重ね合せてもよい。

次いで、半硬化状態の塗布波暦(1b)を加熱して 予備硬化した塗布液層 (1c)を形成する。上記予備 硬化は、導体回路形成に支障を来さない程度に強 布 波 層 (1c)と 金 属 薄 膜 (2)と の 一 体 性 を 苺 め れ ば よ い。 より 詳細 に は 、 塗 布 波 暦 (1c)が ポ リ イ ミ ド を 含有する場合、溶媒含有量が5~20重量%程度 になるまで溶媒をさらに除去すればよく、ポリイ ミド前駆体を含有する場合には、溶媒除去と共に **或る程度イミド化してもよい。なお、上記溶媒験** 去は、常圧または禁圧雰囲気下で行なわれる。上 記予解硬化は、種々の条件下で行なうことができ るが、効率的に予備硬化させるため、150℃以 下の温度で行なうのが好ましい。その既、塗布液 層 (le)の予備 硬化は、非加圧状態で行なってもよ いが、 娘 布 液 層 (1c)と 金 属 薄 膜 (2)と の 密 着 性 を 高 めるため、プレスしながら行なうのが好ましい。 なお、プレス条件は、所望する密着性等に応じて

〇に導体回路〇を形成することができるので、導体回路〇を高密度に形成することができる。

そして、上記の予備硬化した塗布液器 (1c)を加 然して硬化させることにより、塗布液層 (1c)をポ リ イ ミ ド 層 (4) に 変 換 し 、 ポ リ イ ミ ド 層 (4) を 介 し て 導体 回路 囚 が 一 体 化 し た フ レ キ シ プ ル 回 路 甚 板 を 得る。より詳細には、前記塗布液版 (le)がポリイ ミドを含有する場合、塗布液路(1c)中の残留溶故 を除去し、ポリイミド薩駆体の部分イミド化物を 食有する場合、イミド化を完結させると共に生成 する水および残留溶媒を除去し、ポリイミド層(4) を形成することにより、フレキシブル回路基板を 得ることができる。なお、溶媒除去は、適宜の温 皮、例えば、催圧または減圧条件下、約100℃ 以上の温度、好ましくは150℃以上の温度で行 なうことができる。また、イミド化反応は、約 150℃以上の温度で行なうことができ、好まし くは生成する水および残留溶験を円滑に除去し、 均質なポリイミド層側を形成するため、250~ 400℃に温度を順次高めるのが好ましい。また、

⁵⁾ 適宜設定することができる。

上記のようにして得られたフレキシブル配線器板は、予備硬化した塗布液暦 (1c)の両面に金属薄膜②が接合しているとともに、塗布液圏 (1c)が完全硬化状態でないため内部応力が生じても応力を扱和することができるので、ポリイミド裏係ないの異なるものを使用しても、カールすることがない。役って、上記塗布液器 (1a)のポリイミドまたはポリイミド額駆体として、種々のものが使用できる。

次いで、子紅硬化した壁布液路 (1c)を介して後合された金属薄膜(2)にそれぞれ等体回路(3)は、常法により形成することができ、例えば、前記金属薄膜(2)にフォトを整布し、所定のパターンを誘光し、現象すると共に、エッチング液等でエッチングし、きるストを除去することにより形成することができるだけでなく、各金属薄膜の形式することができるだけでなく、各金属薄膜

上記溶媒除去および/またはイミド化反応は、ポリイミド層(4)と導体回路(3)との密着性を高めるため、プレスしながら行なうのが好ましい。

また、上記の加熱硬化工程において、残留溶媒

等の除去等に伴い塗布液隔 (1c)の体質収縮等が生じるが、ボリイミド層(4)の両面に導体回路(3)が形成されているため、カールすることがない。従って、専体回路(3)を形成した後、回路猛狼の所定部を均一な有機絶縁関で容易に被殺することができ、回路猛狼の保護効果を高めることができる。

上記の方法により得られたフレキシブル回路茲 板は、回路茲板の所定部を有機絶縁膜で被照する ことにより、フレキシブル印刷記線板を得ること ができる。なお、上記有機絶縁は、前記ポリイ ミド、ポリイミド前窓体の有機溶媒溶液を塗布、 加熱したり、プラズマ豊合膜により形成してもよい。

上記のようにして得られたフレキシブル配線基板は、薄肉化と共に耐熱性等の諸特性が要求される分野で好遊に使用される。

〈実施例〉

以下に、実施例に基づき、この発明をより詳細に説明する。

実施例

比較例1

上記実施例と同様にして塗布液脳を半硬化状態とすると共に塗布液脳を介して圧延網を重ね合せた後、導体回路を形成することなく120℃の温度で30分、200℃、250℃および300℃の温度でそれぞれ1時間加熱し、塗布液層を硬化させることにより、ポリイミド層を介して圧延網が経層されたフレキシブル配線基板を作製した。

次いで、上記実施例と同様に、感光性ドライフ イルムをラミネートし、所定のバターンを露光し、 現像すると具に、エッチングした後、レジストを 3、3、4、4、-ピフェニルテトラカルボン酸二無水物1モル、p-フェニレンジアミン1
モルおよび所定量のN-メチルー2ーピロリドンを反応容器に仕込み、20℃以下の温度で24時間がら反応させ、芳香族ポリアミドカルボン酸溶液を開致した。得られたポリアミドカルボン酸溶液を厚み30畑の2枚の1オンス圧延縮にそれぞれ流延塗布し、無風を出れて80℃の溶媒を揮散させ、塗布液局をより約60強量%の溶媒を揮散させ、塗布液局を半硬化状態、すなわちBステージ状態にした。

次いで、半硬化状態の塗布液脳を互いに取ね合せ、120℃の温度で30分間プレスしながら予備硬化させることによりフレキシブル配線基板を作製した。

そして、圧延銅に、浮み25曲の遮光性ドライフィルム(デュボン社製商品名リストン)をラミネートし、紫外線にて、終幅および線間が25曲ピッチのパターンを露光し、1、1、1-トリク

到推、除去することにより導体回路を形成し、フレキシブル回路基板を作製した。

そして、上記実施例および比較例1のフレキシブル配線基板の結特性を輝べたところ、次表に示す結果を得た。

なお、各特性は以下の方法により評価した。

(A) 耐引き刺し強さ

JIS C-6481に準拠し、幅10mの試料を180 動産させ、オートグラフにて引張り 速度50cm/分の条件で測定した。

(B) 耐折り強さ

J I S P - 8 1 1 5 に準拠し、折曲げ面の曲 半半径 O . 8 8 m 、制止重量 O . 5 内の条件で測 定した。

(C) 耐アルカリ性

JIS C-6481に準拠し、試料を室温下、 10重量%の水酸化ナトリウム水溶液に30分間 浸波した後、上記(B)の融折り強さ試験と同様に して耐折り強さを測定した。

(D) 耐华田性

試料を温度40℃、浸度85%RHの環境下、 2時間放置して調湿した後、300℃の半田捨に 1 0秒間浸漬し、銅箔の剥れ、膨れの有無を目視 にて判断し、剥れまたは膨れのないものを〇、剥 れまたは膨れのあるものを×として評価した。 (E) ポイド

フレキシブル回路基板を切断し、ポリイミド層 内にポイドがあるか否かを調べ、ポイドがないも のをO、ポイドがあるものを×として評価した。

なお、参考までに、実施例および比较例1で得られた回路基板の体数抵抗をJIS C-648 1に準拠して測定した。

(以下、杂白)

0 (300°×108) コ 出出 0 0 译 量アルカリ社 0 既だり強さ 引き難し強さ 3 払 嵙 U 501×) 졻 共

また、実施例および比較例1のフレキシブル配 線基板は、殆どカールのないものであった。

比较例 2

実施例で用いた圧延銅の片面に、実施例で調製したポリアミドカルポン酸溶液を実施例と同様にして整布すると共に、加熱してイミド化することにより、銅箔の片面にポリイミド層が形成されたフレキシブル配線基板を作製したところ、基板は曲半径8.0 meを示し、大きくカールすること

が判明した。

く発明の効果 >

て金属浮膿を重ね合せ、生布液層の両面に金属 移験が位置した状態で、塗布液圏を予備硬化させ るので、フレキシブル配線基板がカールすること がなく、各金属薄膜にそれぞれ導体回路を容易か つ精度よく形成でき、高密度配線することができ る。また、導体回路を形成した後、予算硬化した | 徳布波暦を加熱して硬化させるので、強布波騒の 我留済媒や生成する水を、前記海体回路を通じて 外部へ円滑に揮散させることができ、前紀導体国 路を構成する金属薄膜と一体化しかつ部外回路と 均質なポリイミド隔との界面にポイドのない回路 益板が形成される。また、フレキシブル回路益板 は、ポリイミド層と夢体回路との間に接着剤層が 介在せず、ポリイミド層の両面に直接導体回路が 形成されているので、耐熱性、電気的特性および 耐風崩性に優れるだけでなく、国路基板を薄肉化 することができる。さらには、フレキシブル回路⁽⁸⁾ 基板はカールの程度が小さいため、回路基板の所定部を有機絶縁機で容易かつ均一に被似することができるという特容の効果を実する。

4. 図面の簡単な説明

第1図はフレキシブル回路 落板の製造工程を示す断面図である。

(1a)(1b)(1c)… 盤布液層、(2)… 金属薄膜、(3)… 導体回路、(4)… ポリイミド層。

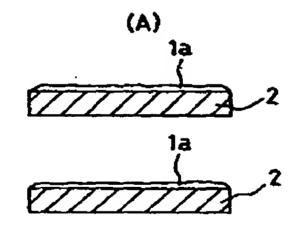
特許出願人 住友電気工業株式会社

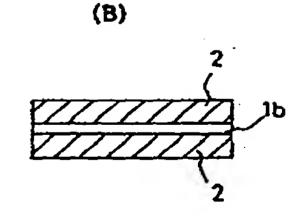
代 理 人 <u>弁理士 亀 井 弘 勝</u> (ほか1名)

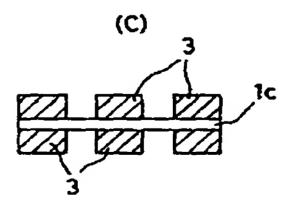


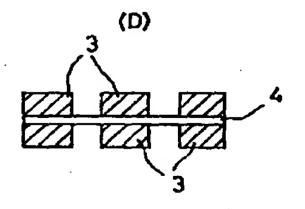
第 1 図

符号	名称
(la)(lb)(lc)	塗布液層
(2)	金属薄膜
(3)	游体回路
(4)	ポリイミド層









手統補正 書(自発).

昭和63年3月28日

特許庁長官 小川邦夫 殿

1. 事件の表示

昭和62年 特 許 顧 第211919号

2. 発明の名称

フレキシブル回路基板の製造方法

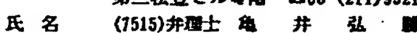
3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 大阪市東区北浜5丁目15番地名 称 (213)住友電気工業株式会社 代表者 川 上 哲 郎

4. 代 理 人

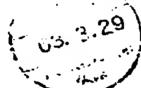
住所 大阪市南区八幡町28番地 第三松豊ビル4階 #508 (211)9321



住 所 大阪市南区八幡町28番地

第三松豊ビル4階 2506 (211)9821 (9270)弁理士 波 辺 隆 文





(9) **6. 補正の対象**

明細書中、発明の詳細な説明の概

7. 補正の内容

(1) 明編費中、第22頁第10行目の「速度50cm/分」の記載を、「速度50cm/分」と訂正する。